



APANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02246312 A

(43) Date of publication of application: 02.10.1990

(51) Int. CI

H01L 21/02

(21) Application number:

01068311

(22) Date of filing:

20.03.1989

(71) Applicant: FUJITSU LTD

(72) Inventor:

WATANABE YOSHIHARU

SUGAYA SHINJI

(54) DISCRIMINATION OF CHIP

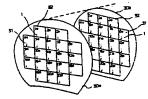
(57) Abstract:

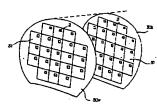
PURPOSE: To discriminate chip position in a wafer and a proper wafer to which a chip in a lot belonged, after each chip is cut off, by providing chips with code for discriminating the wafer to which the chip belonged, in addition to chip position discriminating code in the

CONSTITUTION: Discriminating code 32 like 1a-21a is conventionally arranged in a chip, and used for discriminating the position of a chip 31 in a wafer. The code is formed at a position effecting no adverse influence upon the operation, by etching of a bar code or the like. Discriminating code 1 of (i) and (j) is used for discriminating to which wafer in a lot the chip belongs. For example, the code is easily formed for each wafer by ion implantation in the following manner; via an aperture 2, of a resist pattern, formed only in the monitoring part of the chip 31, a specified amount of dosage

is increased or decreased for each wafer, thereby introducing impurity. By this constitution, after each chip is cut off, the position of a chip, and to which wafer in a lot the chip has belonged can be discriminated.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio





⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公员

平2-24631 ◎公開特許公報(A)

Sint. Cl. 5 H 01 L 21/02

广内整理器号 識別記号

●公開 平成2年(1990)10月

7454-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全・

チップの識別方法 ❷発明の名称 願 平1-68311 ②符

平1(1989)3月20日 匈出

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株ま 冶 逄 ②発 明 者 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士遊株記 馍

個発 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 人 **创出**

弁理士 并 桁 外2名 @HC 霪

1. 発興の名称 チップの識別方法

2. 特許請求の範囲

ウェハのどの位置にチップがあるかを識別する 設別コードをチップに設けてチップを識別する方 述において、

ロット内のどのウェハに関しているチップであ るかを識別する識別コードをチップに設けること を特徴とするチップの識別方法。

3. 乾明の辞籍な説明

【概要】

ことができるチップの熾闘方法を提供するこ

カェハのどの位置にチップがあるかを機別 魔別コードをチップに設けてチップを餞別す 法において、ロット内のどのウェハに属して チップであるかを鍛別する織別コードをチッ 設けるように構成する。

(庶業上の利用分野)

本苑明は、チップの職闘方法に張り、詳し 特に、チップがロット内のどのウェハに属し たかを識別することができるチップの識別方 蹴する。

近年、素子(チップ)の微細化、高集積化 い、チップ単位での特性管理が要求されてお 具体的には、ユーザに渡った後でもチップの これらの図において、第3図(8)、(b)に 示す符号と同一符号は同一束たは相当部分を示し、 1はロット内のどのウェハに隣しているチップで あるかを維別するための識別コード、2はレジストベターンの関口は、30 a、30 b はウェハで、ここでウェハ30 a はロット内のウェハ番号が1番目 のウェハであり、ウェハ36 b はウェハ番号が1番目 目のウェハである。

次に、その識別方法について説明する。

ここで、ロット内のどのウェハに属しているチップであるが機削する機削コードルの形成方法について説明する。

ェハ30aに対応するようにチップ3i内の動作 影響のない個所に識別コード1が形成されてロット内のウェハ番号が1番目のウェハ30b 1番目のウェハもに対応するようにチップ31動作上駆影響のない個所に識別コード1が形れている。

すなわち、上記実施例では、各チップ31に ハのどの位置にあるチップ31にロカるかを設定した。 別コード32を設け、さらにチップ31にロット とのでは、アイサーを表しているようによりに で、ダイヤー処理して各チップ31毎に切りで、 でもウェハ内のと置にあったがでいた。 かどのウェハに属していたチップであるかで かどのウェハに属していたチップであるかで のどのウェハに属していたチップであるかを することができる。

したがって、装置として組み立てられた後 製造工程での管理データとチップ単位で 1 対 対応を採る事ができ、チップの品質、性能関 寄与することが大きい。

m、ゲート最=12μmで、p型の下地の半斑にP(リン)をドープする場合には、ドーズ6 E11cm-*でドレインな波が18μA、ドーズ15 E11cm-*でドレインな流が 120μA であるして、この間をドーズ量が 6.2 E11cm-*割みると、2.5 μAずつ電流値の異なる45種類のタトランジスタを形成することができる。

なお、本発明においては、ウェハブロセス 工程終了後にウェハ番号情報となる機関コー を各チップ毎に書き込む方法として、間情報 込み用の累子、例えばピッPROM(電気の 書き込み可能メモリ)、尼PROM(電気的 込み可能が発送し専用メモリ)、BICRO (絶経波飾電玻速型終み出し専用メモリ)、 5gROM(フューズ電循切断型防み出しな モリ)等を予め設けておき、例えばウェハば

(発明の効果)

本籍明によれば、ウェハ内のどの位置にあった チップであるかを織別することができるのみなら ず、ロット内のどのウェハに関していたチップで あるかを識別することができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1因及び第2因は本発明に係るチップの裁別 方法の一実施例を説明するための図であり、

第1因は一実雑例の識別方法を説明する図、

第2回は一実施例の機制コードの形成方法を戦 明する図

第3個は従来例の識別方法を説明する図である。

Ł……難別コード、

2 ……関口部、

30a, 30b --- + x 1.

31---チップ、

32……凝別コード。

